



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6276471号

(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

超短光パルス発生のための方法及び発生器

特許権者
(PATENTEE)

リトアニア共和国 02300 ビルニュス
サバノリウ ピーアール 231
国籍 リトアニア共和国

バルスティビニス モクスリニウ ト
リム インスティチュータス フィジ
ニウ アイアール テクノロジヨス
モクスル セントラス

発明者
(INVENTOR)

レゲルスキス、 ケスチューティス
ラシウカイティス、 ゲディミナス

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2017-526752

出願日
(FILING DATE)

平成27年 7月21日(July 21, 2015)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成30年 1月19日(January 19, 2018)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成30年 1月19日(January 19, 2018)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

宗像直子

